

令和3年度技術職員専門研修の実施について（通知）
KEK Professional training course for technical and engineering staff

令和3年度技術職員専門研修（例題で解く真空技術の基礎）を以下のとおり実施いたします。

1. 概要

加速器を用いる実験に於いて、真空は必要不可欠の分野である。今回の研修は、真空が認識された初期の歴史的な事柄（真空の存在と大気圧）から始まり、理想気体の状態方程式、気体分子運動論と輸送現象、通過確率と排気速度など、真空技術の基礎となっている様々な現象や法則を、例題を解きながら考えていく。身近でありながら奥の深い真空の分野に対する理解を深めることを目的とする。研修は技術職員を主に対象とするが、技術職員以外の方も参加可能とする。

2. 研修日程（全10回、全て13:30～15:00）

令和3年

11月11日(木)、25日(木)

12月2日(木)、9日(木)、16日(木)、23日(木)

令和4年

1月6日(木)、13日(木)、27日(木)

2月3日(木)

3. 研修会場

Zoomによるリモート開催

4. 担当講師

東京大学 齊藤芳男 先生

5. 対象者

技術系職員のうち、主幹もしくはグループリーダーの了承を得た者

「例題で解く真空技術の基礎」受講申込書に必要事項を記入の上、主幹もしくはグループリーダーのサインをもらい了承を得ること。

受講申込書：<https://www2.kek.jp/engineer/tsukuba/senmon/> 開催案内参照

なお、今回の研修は、大学や他の研究所などの技術職員を中心とした方々にも募集案内を出し、機構外からもご参加頂ける企画となります。

6. 定員

200名

7. 募集期間

令和3年10月8日（金）－11月5日（金）定員になり次第締め切ります。

8. 申し込み先・担当職員連絡先

素粒子原子核研究所（先端計測開発棟 202 室） 坂口（PHS:4211）

共通基盤研究施設（東海一号館 228 室） 黒澤（PHS:4267 東海 C : 029-284-4267）

メールアドレス : s-kenshuu2021@ml.post.kek.jp

9. その他

新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、研修を中止とする場合があります。
ご了承ください。